Partial translation of JP2004-95215 A: paragraphs 0023 - 0025 (page 5), and Figs. 3 -5 (page 9)

[0023]

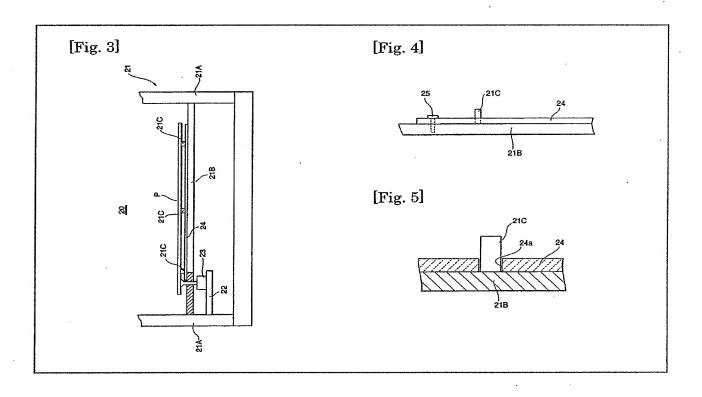
Fig. 3 is a side view showing the second example of a flat display panel manufacturing device in the preferred embodiment of the present invention.

[0024]

In Fig. 3, manufacturing device 20 of the flat display panel is formed of frame 21 comprising column 21A and support beam 21B, exhaust head support base 22 for supporting support 21C and exhaust head 23, which are made of metal such as stainless steel.

[0025]

And, locking plate 24 formed from a material for example such as ceramics that is nearly equivalent in thermal expansion coefficient (8.3 x 10 ⁻⁶/°C) to the glass substrate of flat display panel P is mounted on support beam 21B of frame 21, and as shown in Fig. 4, it is fixed to support beam 21B by means of bolt 25.



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-95215 (P2004-95215A)

(43) 公開日 平成16年3月25日(2004.3.25)

(51) Int.C1. ⁷	F i		テーマコード(参考)
HO1J 9/385	HO1J 9/385	Α	5CO12
HO1J 11/02	HO1J 11/02	D	5CO36
HO1J 31/12	HO1J 31/12	С	5CO4O

審査請求 未請求 請求項の数 10 〇L (全 11 頁)

		審査請求	未請求 請求項の数 10 OL (全 11 頁)
(21) 出願番号 特願2002-251186 (P2002-251186) (22) 出願日 平成14年8月29日 (2002. 8. 29)		(71) 出願人	000005016 パイオニア株式会社 東京都目黒区目黒1丁目4番1号
		(71) 出願人	398050283 パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ株 式会社 静岡県袋井市鷲巣字西ノ谷15の1
		(74) 代理人	100063565 弁理士 小橋 信淳
		(74) 代理人	100118898 弁理士 小橋 立昌
		(72) 発明者	池谷 友良 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 静岡パイオニア株式会社甲府事業所内
		Fターム (参	考) 5C012 AA05 PP01 PP04 PP08 最終頁に続く

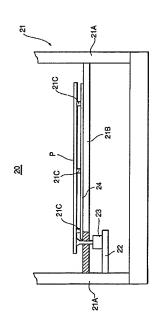
(54) 【発明の名称】フラットディスプレイパネルの製造装置

(57)【要約】

【課題】製造過程におけるフラットディスプレイパネルと排気へッドとの熱膨張による位置ずれを防止することが出来る製造装置を提供する。

【解決手段】ベーク炉内において製造過程のフラットディスプレイパネルPに排気ヘッド23を接続してこのフラットディスプレイパネルPの内部空間から排気を行う製造装置であって、このベーク炉内の所定位置にフラットディスプレイパネルPを支持する支持梁21Bに、フラットディスプレイパネルPを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有するセラミックス等の材料によって形成された拘束プレート24を取り付けて、支持梁21Bの支持状態のフラットディスプレイパネルPと平行な方向における熱膨張を規制する。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラットディスプレイパネルに排気へッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間から排気を行う製造装置であって、

前記加熱チャンバ内において、フラットディスプレイパネルが、このフラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成された第1支持部材によって支持されていることを特徴とするフラットディスプレイパネルの製造装置

【請求項2】

前記第1支持部材がセラミックスによって形成されている請求項1に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項3】

前記加熱チャンバ内において、排気ヘッドが、フラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成された第2支持部材によって支持されている請求項1に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項4】

前記第2支持部材がセラミックスによって形成されている請求項3に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項5】

加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラットディスプレイパネルに排気へッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間から排気を行う製造装置であって、

前記加熱チャンバ内においてフラットディスプレイパネルを所定位置に支持する第1支持 部材に、フラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成されて第1支持部材のこの第1支持部材によって支持されたフラットディスプレイパネルと平行な方向における熱膨張を規制する熱膨脹規制部材が取り付けられていることを特徴とするフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項6】

前記熱膨脹規制部材がセラミックスによって形成されている請求項5に記載のフラットデ 30ィスプレイパネルの製造装置。

【請求項7】

前記第1支持部材が、支持するフラットディスプレイパネルに対して平行に延びる梁部材とこの梁部材から上方に突出してフラットディスプレイパネルを下方から支持する複数の突起部材を有し、熱膨脹規制部材が各突起部材に嵌合されて隣接する突起部材同士を連結した状態で梁部材に取り付けられている請求項5に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項8】

前記熱膨脹規制部材が、第1支持部材に対してこの第1支持部材が支持するフラットディスプレイパネルと平行に延びる方向に固定されている請求項5に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項9】

前記加熱チャンバ内において、排気ヘッドが、フラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成された第2支持部材によって支持されている請求項5に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【請求項10】

前記第2支持部材がセラミックスによって形成されている請求項9に記載のフラットディスプレイパネルの製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

50

40

10

10

30

50

【発明の属する技術分野】

この発明は、フラットディスプレイパネルの製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

プラズマディスプレイパネル(PDP)やフィールドエミッションディスプレイ(FED)などのフラットディスプレイパネルは、二枚のガラス基板が互いに対向するように配置され、この二枚の基板の間の外縁部がフリットペースト等によって形成される封止層によって封止されて、内部が密閉状態に保持されている。

[0003]

このようなフラットディスプレイパネルは、その製造工程における二枚の基板の間の空間を封止する封止層の焼成および二枚の基板の間の空間内を真空にするための排気管の封着を行う封着剤の焼成が、ベーク炉と呼ばれる加熱チャンバ内において行われる。

[0004]

図1は、このようなフラットディスプレイパネルの従来の製造装置を示す側面図である。

[0005]

この図1において、加熱チャンバ内に入れられた製造過程のフラットディスプレイパネル Pは、SUS304等に代表される鉄系の金属でできた支柱1Aおよび支持梁1B,サポート1C等で構成されたフレーム1によって支持される。

[0006]

そして、このフレーム1によって支持されたフラットディスプレイパネルPに対して、フ 20レーム1の支柱1Aに取り付けられている排気ヘッド支持台2によって支持された排気ヘッド3から延びる排気管3Aが接続される。

[0007]

この状態で、フラットディスプレイパネルPの二枚の基板の間に形成された封止層の焼成および基板と排気管3Aとを封着する封着剤の焼成が行われた後、排気ヘッド3によって、排気管3Aから、フラットディスプレイパネルPの二枚の基板の間に形成された空間を真空にするための排気が行われる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

上記のような従来のフラットディスプレイパネルの製造装置においては、フラットディスプレイパネルPとこのフラットディスプレイパネルPや排気ヘッド3を支持しているフレーム1および排気ヘッド支持台2の熱膨張係数が異なっているために、フラットディスプレイパネルPの封止層や排気管3Aの封着剤の焼成時に、フレーム1によって支持されているフラットディスプレイパネルPが、このフレーム1の膨張や収縮に引きずられて、排気ヘッド3に対する相対的位置が変化してしまう。

[0009]

これが、排気管3Aの位置ずれや破損の原因になっている。

[0010]

また、製造工程の自動化のために、加熱チャンバ内へのフラットディスプレイパネルPのセッティングやこのフラットディスプレイパネルPへの排気ヘッド3の接続を自動で行う場合に、排気ヘッドが排気ヘッド支持台2に対して固定されている必要があるが、この場合には、上記したような各々の間の熱膨張係数が異なることによって、フラットディスプレイパネルPとこのフラットディスプレイパネルPに接続された排気ヘッド3との間にストレスが発生するのを防止することが出来なくなる。

[0011]

このため、このフラットディスプレイパネルPの排気ヘッド3に対する相対的移動が、製造工程を自動化する際の阻害要因になっている。

[0012]

この発明は、上記のような従来のフラットディスプレイパネルの製造装置における問題点 を解決するために為されたものである。

[0013]

【課題を解決するための手段】

第1の発明(請求項1に記載の発明)によるフラットディスプレイパネルの製造装置は、 上記目的を達成するために、加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラット ディスプレイパネルに排気ヘッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間 から排気を行う製造装置であって、前記加熱チャンバ内において、フラットディスプレイ パネルが、このフラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有 する材料によって形成された第1支持部材によって支持されていることを特徴としている

[0014]

さらに、第2の発明(請求項5に記載の発明)によるフラットディスプレイパネルの製造装置は、上記目的を達成するために、加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラットディスプレイパネルに排気ヘッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間から排気を行う製造装置であって、前記加熱チャンバ内においてフラットディスプレイパネルを所定位置に支持する第1支持部材に、フラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成されて第1支持部材のこの第1支持部材によって支持されたフラットディスプレイパネルと平行な方向における熱膨張を規制する熱膨脹規制部材が取り付けられていることを特徴としている。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の最も好適と思われる実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明を行う。

[0016]

図 2 は、この発明によるフラットディスプレイパネルの製造装置の実施形態における第 1 の例を示す側面図である。

[0017]

この図2において、フラットディスプレイパネルの製造装置10は、その構造的構成は図1の製造装置とほぼ同一であり、フラットディスプレイパネルPを支持するフレーム11が、支柱11Aと、この支柱11A間に架け渡された支持梁11Bと、この支持梁11B上においてフラットディスプレイパネルPを支持するサポート11Cによって構成され、排気ヘッド13を支持する排気ヘッド支持台12が、支柱11Aに取り付けられている。

[0018]

そして、このフレーム 1 1 の支持梁 1 1 B が、フラットディスプレイパネル P を構成するガラス基板の熱膨脹係数(8 . 3×1 0 $^{-6}$ / \mathbb{C})とほぼ等しい材料、例えばセラミックス等で形成されている。

[0019]

これによって、この製造装置10によれば、支持梁11Bとこの支持梁11Bによって支持されたフラットディスプレイパネルPの熱膨脹率がほぼ等しくなり、熱膨脹によるフラットディスプレイパネルPと排気ヘッド13との間の相対的位置のずれがほとんど無くなって、フラットディスプレイパネルPの製造工程時において排気管13Aの位置ずれや破損が発生するのを防止することが出来るようになる。

[0020]

さらに、この製造装置10によれば、排気ヘッド13が排気ヘッド支持台12に対して固定されている場合でも、支持梁11B上に支持されたフラットディスプレイパネルPとこのフラットディスプレイパネルPに接続された排気ヘッド3との間にストレスが発生するのを防止することが出来るので、製造工程の自動化に貢献することが出来るようになる。

[0021]

上記の例において、排気ヘッド支持台12を、さらに、フラットディスプレイパネルPを構成するガラス基板の熱膨脹係数とほぼ等しい、例えばセラミックス等の材料によって形成しても良い。

10

20

30

40

10

20

30

40

50

[0022]

これによって、熱膨脹によるフラットディスプレイパネル P と排気ヘッド支持台12によって支持されている排気ヘッド13との間の相対的位置のずれを、さらに小さくすることが出来るようになり、フラットディスプレイパネル P の製造工程時における排気管13A の位置ずれや破損の発生をさらに防止することが出来るようになるとともに、製造工程の自動化にもさらに貢献することが出来るようになる。

[0023]

図3は、この発明によるフラットディスプレイパネルの製造装置の実施形態における第2の例を示す側面図である。

[0024]

この図3において、フラットディスプレイパネルの製造装置20は、フレーム21を構成する支柱21Aおよび支持梁21B, サポート21Cと排気ヘッド23を支持する排気ヘッド支持台22が、ステンレス等の金属によって形成されている。

[0025]

そして、このフレーム 2 1 の支持梁 2 1 B上に、フラットディスプレイパネル P を構成するガラス基板の熱膨脹係数(8. 3×10^{-6} / \mathbb{C})とほぼ等しい例えばセラミックス等の材料で形成された拘束プレート 2 4 が載置された状態で取り付けられており、図 4 に示されるように、ボルト 2 5 によって支持梁 2 1 B に固定されている。

[0026]

そして、フレーム21の各サポート21Cは、拘束プレート24を貫通してその上端部が 拘束プレート24の上方に突出した状態で、拘束プレート24に係合されている。

[0027]

図 5 は、この拘束プレート 2 4 とフレーム 2 1 のサポート 2 1 C との嵌合部の構成の一例を示す側断面図である。

[0028]

この図 5 において、拘束プレート 2 4 には、フレーム 2 1 の支持梁 2 1 B 上に配設されているサポート 2 1 C の各位置に対応する位置に、サポート 2 1 C の外径とほぼ同じ内径を有する嵌合孔 2 4 a がそれぞれ形成されていて、この各嵌合孔 2 4 a が対応するサポート 2 1 C にそれぞれ嵌合されることによって、拘束プレート 2 4 が支持梁 2 1 B 上に取り付けられている。

[0029]

このように、拘束プレート24の嵌合孔24a内にサポート21Cが嵌合されることによって、支持梁21Bの拘束プレート24と平行な平面内における熱膨脹および収縮が、サポート21Cと拘束プレート24との係合によって規制される。

[0030]

図6は、拘束プレート24とフレーム21のサポート21Cとの嵌合部の構成の他の例を示す側断面図である。

[0031]

この図 6 において、サポート 2 1 C の下端部外周面に、フランジ 2 1 C a が一体的に形成されている。

[0032]

そして、拘束プレート24のフレーム21の支持梁21B上に配設されているサポート21Cの各位置に対応する位置において、支持梁21Bに面する側に、サポート21Cの外径とほぼ同じ内径を有する嵌合孔24bが形成され、反対側の面に、サポート21Cのフランジ21Caの外径とほぼ同じな内径を有する嵌合孔24cが形成されており、この拘束プレート24の嵌合孔24bにサポート21Cの本体部が嵌合され、嵌合孔24cにサポート21Cのフランジ21Caが嵌合されることによって、拘束プレート24が支持梁21Bに対して係合状態で取り付けられている。

[0033]

なお、図 6 中、 2 6 は、フランジ 2 1 C a を嵌合孔 2 4 c 内に固定するための固定プレー

10

20

50

トである。

[0034]

この例における拘束プレート24の支持梁21Bへの取り付けは、サポート21Cを支持梁21Bから取り外した状態で、拘束プレート24を支持梁21Bに重ね合わせ、この後に、サポート21Cを拘束プレート24の嵌合孔24bおよび24cに挿入して支持梁21Bに固定するようにしてもよく、また、フランジ21Caをサポート21Cの本体部から取り外した状態で、このサポート21Cの本体部を拘束プレート24の嵌合孔24bおよび24c内に嵌合させ、この後に、フランジ21Caをサポート21Cの本体部に固定するようにしても良い。

[0035]

このように、拘束プレート24の嵌合孔24bおよび24c内にサポート21Cおよびそのフランジ21Caが嵌合されることによって、支持梁21Bの拘束プレート24と平行な平面内における熱膨脹および収縮が、サポート21Cおよびフランジ21Caと拘束プレート24との係合によって規制される。

[0036]

以上のように、この例における製造装置も、第1の例の場合と同様に、支持梁21Bの膨張および収縮によるサポート21Cの移動が、このサポート21Cに係合されている拘束プレート24によって拘束されることによって、サポート21C上に支持されたフラットディスプレイパネルPが、支持梁21Bの膨張および収縮に引きずられて、排気ヘッド23に対して相対的に移動するのが規制される。

[0037]

図7ないし9は、この発明によるフラットディスプレイパネルの製造装置の実施形態における第3の例を示す側面図である。

[0038]

この図 7 ないし 9 において、フラットディスプレイパネルの製造装置 3 0 は、フレーム 3 1 の互いに平行に延びる一対の支持梁 3 1 B間に、フラットディスプレイパネル P を構成するガラス基板の熱膨脹係数(8. 3×10^{-6} / \mathbb{C})とほぼ等しい例えばセラミックス等の材料で形成された少なくとも一対のパネル支持プレート 3 7 を、支持梁 3 1 Bと直角向きに架け渡し、このパネル支持プレート 3 7 に形成された嵌合孔 3 7 a 内に支持梁 3 1 B上に立設されたサポート 3 1 Cを嵌合させることによって、支持梁 3 1 Bに取り付けられている。

[0039]

そして、支持梁31Bの外側面に、それぞれ、パネル支持プレート37と同じくフラットディスプレイパネルPを構成するガラス基板の熱膨脹係数とほぼ等しい例えばセラミックス等の材料で形成された拘束プレート34が、ボルト38によって固定されており、この拘束プレート34にパネル支持プレート37の両端部が拘束ピン39によって連結されている。

[0040]

これによって、この例における製造装置30も、第1および2の例の場合と同様に、支持梁31Bの膨張および収縮によるサポート31Cの移動が、このサポート31Cが係合されているパネル支持プレート37および拘束プレート34によって拘束されることによって、サポート31C上に支持されたフラットディスプレイパネルPが、支持梁31Bの膨張および収縮に引きずられて、排気ヘッドに対して相対的に移動するのが規制される。

[0041]

そして、この例における製造装置30は、第1および2の例の製造装置と比べて、拘束プレート34が最小限の大きさで使用されているので、その支持荷重を確保したまま安価に製作することが出来る。

[0042]

なお、上記の第2および3の例において、排気ヘッド支持台をそれぞれセラミックス等の フラットディスプレイパネルを構成するガラス基板の熱膨脹係数とほぼ等しい材料で形成 するようにしても良い。

[0043]

これによって、フラットディスプレイパネルと排気ヘッドの間の熱膨張によって生じる相対的位置のずれをさらに小さくすることが出来る。

[0044]

上記のこの発明によるフラットディスプレイパネルの製造装置の第1の例における実施形態は、加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラットディスプレイパネルに排気ヘッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間から排気を行う製造装置であって、前記加熱チャンバ内において、フラットディスプレイパネルが、このフラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成された第1支持部材によって支持されているフラットディスプレイパネルの製造装置の実施形態を、その上位概念とするものである。

[0045]

この実施形態におけるフラットディスプレイパネルの製造装置は、第1支持部材とこの第1支持部材によって支持されたフラットディスプレイパネルの熱膨脹率がほぼ等しいことによって、熱膨脹によるフラットディスプレイパネルとこのフラットディスプレイパネルに接続された排気ヘッドとの間に生じる相対的位置のずれが小さくなり、これによって、フラットディスプレイパネルの製造工程時において排気ヘッドの位置ずれや破損が発生するのを防止することが出来るようになる。

[0046]

さらに、この製造装置によれば、排気ヘッドがこの排気ヘッドを支持する支持部材に対して固定されている場合でも、第1支持部材上に支持されたフラットディスプレイパネルとこのフラットディスプレイパネルに接続された排気ヘッドとの間にストレスが発生するのを防止することが出来るので、製造工程の自動化に貢献することが出来るようになる。

[0047]

なお、この製造装置において、排気ヘッドを支持する支持部材を、さらに、フラットディスプレイパネルを構成するガラス基板の熱膨脹係数とほぼ等しい、例えばセラミックス等の材料によって形成するようにすれば、熱膨脹によるフラットディスプレイパネルと排気ヘッドとの間の相対的位置のずれを、さらに小さくすることが出来るようになり、これによって、フラットディスプレイパネルの製造工程時における排気ヘッドの位置ずれや破損の発生をさらに防止することが出来るようになるとともに、製造工程の自動化にもさらに貢献することが出来るようになる。

[0048]

上記のこの発明によるフラットディスプレイパネルの製造装置の第2および3の例における実施形態は、加熱チャンバ内の所定位置に支持された製造過程のフラットディスプレイパネルに排気へッドを接続してこのフラットディスプレイパネルの内部空間から排気を行う製造装置であって、前記加熱チャンバ内においてフラットディスプレイパネルを所定位置に支持する第1支持部材に、フラットディスプレイパネルを形成する材料とほぼ等しい熱膨張係数を有する材料によって形成されて支持部材のこの支持部材によって支持されたフラットディスプレイパネルと平行な方向における熱膨張を規制する熱膨脹規制部材が取り付けられているフラットディスプレイパネルの製造装置の実施形態を、その上位概念とするものである。

[0049]

この実施形態におけるフラットディスプレイパネルの製造装置は、フラットディスプレイパネルを支持している第1支持部材のフラットディスプレイパネルと平行な方向における熱膨張が、この第1支持部材に取り付けられた熱膨脹規制部材によって拘束されることによって、第1支持部材上に支持されたフラットディスプレイパネルが、第1支持部材の膨張や収縮に引きずられて、排気ヘッドに対して相対的に移動するのが規制される。

[0050]

これによって、フラットディスプレイパネルの製造工程時において排気ヘッドの位置ずれ

10

20

30

や破損が発生するのを防止することが出来るようになり、さらに、排気ヘッドがこの排気ヘッドを支持する支持部材に対して固定されている場合でも、第 1 支持部材上に支持されたフラットディスプレイパネルとこのフラットディスプレイパネルに接続された排気ヘッドとの間にストレスが発生するのを防止することが出来るので、製造工程の自動化に貢献することが出来るようになる。

[0051]

なお、この製造装置において、排気ヘッドを支持する支持部材を、さらに、フラットディスプレイパネルを構成するガラス基板の熱膨脹係数とほぼ等しい、例えばセラミックス等の材料によって形成するようにすれば、熱膨脹によるフラットディスプレイパネルと排気ヘッドとの間の相対的位置のずれを、さらに小さくすることが出来るようになり、これによって、フラットディスプレイパネルの製造工程時における排気ヘッドの位置ずれや破損の発生をさらに防止することが出来るようになるとともに、製造工程の自動化にもさらに貢献することが出来るようになる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】従来例を一部を断面して示す側面図である。
- 【図2】この発明の実施形態における第1の例を一部を断面して示す側面図である。
- 【図3】この発明の実施形態における第2の例を示す側面図である。
- 【図4】同例における拘束プレートの取り付け状態を示す側面図である。
- 【図 5 】同例における拘束プレートとサポートとの嵌合部の構成の一例を示す側断面図である。
- 【図 6 】同例における拘束プレートとサポートとの嵌合部の構成の他の例を示す側断面図である。
- 【図7】この発明の実施形態における第3の例を示す平面図である。
- 【図8】同例を部分的に拡大して示す側面図である。
- 【図9】同例を部分的に拡大して示す平面図である。

【符号の説明】

10,20,30 …製造装置

11, 21, 31 …フレーム

11A, 21A, 31A … 支柱

1 1 B, 2 1 B, 3 1 B … 支持梁 (第 1 支持部材)

11 C, 21 C, 31 C … サポート (第1支持部材)

12,22 …排気ヘッド支持台(第2支持部材)

13,23 … 排気ヘッド

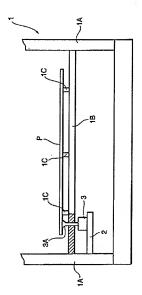
24,34 … 拘束プレート (熱膨脹規制部材)

37 …パネル支持プレート

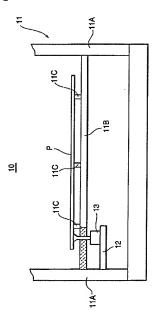
10

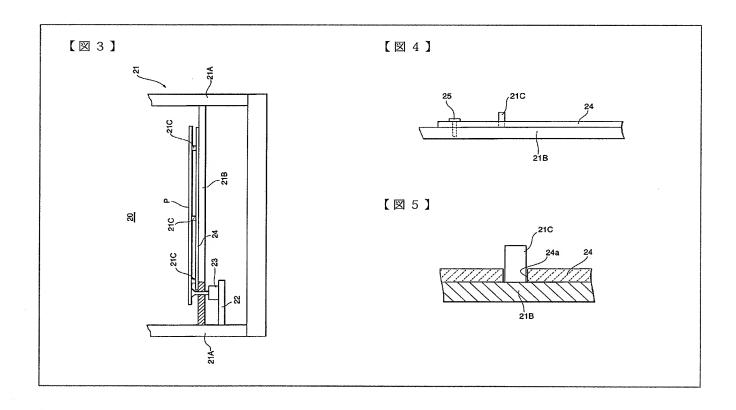
20

【図1】

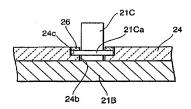


[図2]

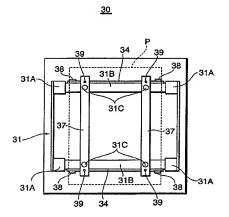




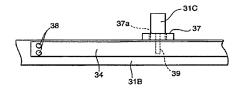
【図6】



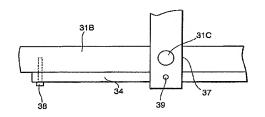
[図7]



[図8]



[図9]



フロントページの続き

F ターム(参考) 5CO36 EE15 EGO5 EH10

5CO40 FA10 HA04 HA05 JA31 KB11 MA09 MA22 MA23 MA26